«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления научных исследований НИЯУ МИФИ

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Сенюков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ

 Экспертная комиссия №1.6.5 «Физика плазмы» (№21) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

1. Рассмотрела материал выпускной квалификационной работы студента 2018 года выпуска Фамилия Имя Отчество «Название работы», «Физика плазмы» (№21), представленный для размещения на официальном сайте Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ.
2. Комиссия, руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне» подтверждает, что в представленных материалах не содержатся сведения, предусмотренные Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ "Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" от 30.11.1995 № 1203 (в ред. от 08.08.2019 № 372), а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 10.11.2014 г. № 36с и Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004.
3. На публикацию материала не следует получить разрешение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и других организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В результате рассмотрения выпускной квалификационной работы студента 2020 года выпуска Фамилия Имя Отчество «Название работы» кафедры «Физика плазмы» (№21), по существу ее содержания, комиссия считает возможным размещение на официальном сайте Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ, так как в ней не содержатся сведения, составляющие государственную тайну.

Председатель комиссии №1.6.5

Зав.каф.21 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Курнаев

Члены комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Писарев

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Савелов

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.М. Гаспарян